



ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО

" " 202 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КІЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

на 2020/2021 навчальний рік

(прийому студентів 2018 р.)

Спеціальність (код і назва) - 132 Матеріалознавство
За освітньо-професійною програмою магістерської підготовки (спеціалізацією) - Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів
Освітній ступінь - Магістр
Випускова кафедра - Високотемпературних матеріалів і порошкової металургії

Факультет (інститут) - Інститут матеріалознавства та зварювання
Форма навчання - заочна
Термін навчання - 1 рік 5 міс.
Кваліфікація - магістра професійного

Main curriculum table with columns for components, credits, hours, and exam types. Includes a summary section for the 1st cycle of general preparation.

СКОРОЧЕННЯ:
РРР - розрахунково-графічна робота,
РР - розрахункова робота,
ГР - графічна робота,
ДКР - домашня контрольна робота (виконується під час СРС)

Table titled 'ПРАКТИКИ' showing practice types, terms, durations, and semesters.

Table titled 'АТЕСТАЦІЯ ВИПУСКНИКІВ' showing exam forms and terms.

Table titled 'РОЗПОДІЛ ГОДИН ПО ПІДГОТОВЦІ ТА ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ' showing distribution of hours by work type and department.

Table titled 'РОЗПОДІЛ ГОДИН З (КОМПЛЕКСНОГО) ВИПУСКНОГО ЕКЗАМЕНУ' showing distribution of hours for the final exam.

* - 0,5 години голові ЕК нараховується з централизованого годинного фонду
d - кількість членів ДЕК з даної кафедри

Г - кількість академічних груп бюджетних або контрактних
d - кількість членів ДЕК з даної кафедри

Ухвалено на засіданні Вченої ради інституту ПРОТОКОЛ № від р.

Завідувач кафедри _____ / МАЗУР Владислав _____ /
(підпис) (П.І.Б.)

Декан факультету _____ / ЛОБОДА Петро _____ /
(директор інституту) (підпис) (П.І.Б.)

Примітка: РНП складається на кожний навчальний рік окремо відповідно до навчального плану
* Кількість студентів, які вибрали дисципліну